



MEF 2021 出展社・スポンサーハイライト Part IV

バーチャル展示訪問で、抽選により、HMD、ハンディクリーナーなど、豪華プレゼントが当たります

MEMS Engineer Forum (MEF) の視聴画面にログインし(<https://cvent.me/zPkx8w>)、Exhibitors のタグから、技術展示の各出展社のページを訪問してください。(展示物が掲載されていないスポンサーブースも含まれます) 出展社のページの”Files”タグにランダムにキーワードが設置されています。キーワードを3つ集めて以下のフォームよりご応募ください。キーワードや設置場所は毎日変わりますので、是非毎日出展ブースへご参観ください。当選発表は、5月10日までに当選者本人へのみ e-mail で行います。応募到達の確認や、当落に関するお問い合わせはお受けいたしかねます。

応募サイトはこちらです。<https://jp.surveymonkey.com/r/MEF2021>

<https://cvent.me/0KRR2B>

これから参加登録をされる方は下記にアクセスし、ご登録をお願いします。

<https://cvent.me/zPkx8w>

●出展社・スポンサーハイライト Part IV

各社の概要ならびにハイライトを公開しております。数字は掲載順の通し番号となります。

出展社ハイライト 6：ポリテックジャパン株式会社

MEMS をはじめとする、マイクロ・ナノサイズのデバイスの変位量や振動モードの解析、形状を測定するシステムを開発・販売しています。

世界各国のお客様から、開発した MEMS の動的・静的テストが、こんなにも簡単に実施できるのか！という声をいただいております。また測定結果についても視覚的に非常に分かりやすい、とご好評いただいております。ぜひ MEF ご参加者様にも、ポリテックを知っていただき、測定システムの利便性をご体感いただきたいです。

MHz、GHz の高周波帯域の計測が可能です。また、ノイズが少なく、測定分解能は、ナノ・ピコメートルの微小な変位も捉えることができます。さらに、同じシステムで、形状も測定できます。この一台で MEMS 開発におけるすべての測定ニーズを満たせると確信しております。

参加登録は[こちらから](#) プログラムスケジュールは[こちらから](#) お問い合わせ：mef_2021@semiconportal.com



MEF 2021 Exhibitor/Sponsor Highlight Part IV

Visit exhibition and get the chance for surprising gift !

You may be able to be a winner to get a surprising gift by visiting virtual exhibit booths. Visit exhibition including exhibitors and sponsors and collect three keywords among the contents. Apply for the chance to get the prize on both April 21 and 22.

●Exhibitor/Sponsor Highlight Part IV

It is published the outline and highlights of each company. The numbers are serial numbers in the order of publication.

Exhibitor Highlight 6 : Polytec Japan

Polytec Japan develops and sell systems that analyze displacement quantity, vibration modes, and measures shapes of micro/nano size devices such as MEMS.

Our worldwide customers have been impressed with our technologies and systems which enables to carry out dynamic and static tests of the developed MEMS. In addition, the measurement results have been well received as being visually very easy to understand. We hope that MEF participants will get to know Polytech and experience the convenience of our measurement system.

Our technologies meet to measure the high frequency band of MHz and GHz. Furthermore, there is little noise, and the measurement resolution can capture even minute displacements of nano-picometers. You can measure shapes with the same system. We are confident that this one unit can meet all the measurement needs in MEMS development.

[Click here](#) for online registration [Program Schedule](#) Contact: mef_2021@semiconportal.com